

Raster-Elektronenmikroskopie

- Modernes Raster-Elektronenmikroskop
- Sehr hohe Vergrösserungen möglich
- Erfahrene Operatoren
- Topographie- und Elementkontras

Nutzungsmöglichkeiten

Dokumentationsaufgaben

Bildauflösung nach Kundenvorgabe. Klar definierte Dokumentationsaufgaben, z.B. für feine Pulver, Elektronikbauteile oder Oberflächen.

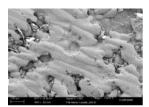
Engineering

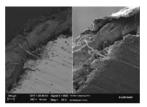
Untersuchungen von Bruchflächen und Oberflächen mit komplexen Fragestellungen. Rückstandsanalysen, Charakterisierungen, etc.

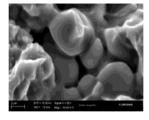
Vermietung

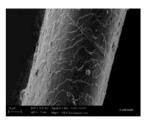
Unser REM ist jederzeit problemlos zugänglich. Informieren Sie sich! Wir machen Ihnen ein Angebot für die Vermietung inkl. Instruktion Ihrer Mitarbeiter.

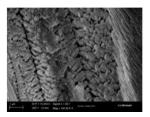
Ausserdem bieten wir Grundausbildungen und Schulungen für Ihr Personal.

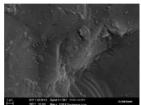












Technische Daten:

- Auflösung 3.5 nm
- Vergrösserungen 15:1 bis 300'000:1
- BSE (Rückstreuelektronen) Detektor
- Bildauflösung max. 3072 x 2304
- Vakuumkammer 300 x 265 x 190 mm
- 5 Achsen Steuerung und Kippwinkel bis 90°
- Tischbelastung bis 2 kg



Kontakt

LOM GmbH Bürerfeld 2, 9245 Oberbüren

info@lom.swiss

Fax. 071 950 08 34 Linked in

Tel. 071 950 05 75

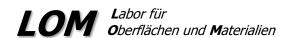












Energiedispersive Röntgenanalyse

- Langjährige Erfahrung und umfangreiches Archiv an Standards
- Fensterloser und mit Flüssigstickstoff gekühlter Detektor für leichte Elemente
- Analysenflächen vom Mikro- bis Millimeter Bereich

Punkt- und Flächenanalysen

PMI

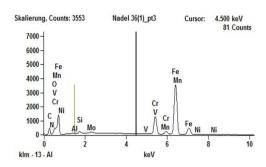
Kostengünstige und schnelle Verwechslungsprüfung. Je nach Werkstoff ca. CHF 125.- pro Probe. Auch an kleinen Spänen und "zerstörungsfrei" (bitte anfragen).

Analysen mit Bilddokumentation der Messpunkte

Es kann bei praktisch beliebigen Vergrösserungen gemessen werden und die Resultate können einzeln für jeden Punkt ausgewertet werden.

Vermietung

Unser EDX ist jederzeit problemlos zugänglich. Informieren Sie sich! Wir machen Ihnen ein Angebot für die Vermietung inkl. Instruktion Ihrer Mitarbeiter.



3311 77									
N-K	O-K	Al-K	SI-K	V-K	Cr-K	Mn-K	Fe-K	Ni-K	Mo-L
5.04	0.00	0.25	0.84	0.00	15.81	0.79	76.06	0.26	0.95
6.56	0.00		0.67	0.14	15.58	0.48	75.44	0.06	1.07
6.07	4.29	0.24	0.76	0.00	15.31	0.61	71.59	0.19	0.93
	5.04 6.56	5.04 0.00 6.56 0.00	5.04 0.00 0.25 6.56 0.00	5.04 0.00 0.25 0.84 6.56 0.00 0.67	5.04 0.00 0.25 0.84 0.00 6.56 0.00 0.67 0.14	5.04 0.00 0.25 0.84 0.00 15.81 6.56 0.00 0.67 0.14 15.58	5.04 0.00 0.25 0.84 0.00 15.81 0.79 6.56 0.00 0.67 0.14 15.58 0.48	5.04 0.00 0.25 0.84 0.00 15.81 0.79 76.06 6.56 0.00 0.67 0.14 15.58 0.48 75.44	5.04 0.00 0.25 0.84 0.00 15.81 0.79 76.06 0.25 6.56 0.00 0.67 0.14 15.58 0.48 75.44 0.06

Komplexere Messaufgaben

Mappings

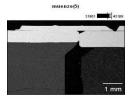
Bei einem Mapping wird einer bestimmten Zusammensetzung auf einem Bild eine Farbe zugeordnet (möglich für einzelne Elemente oder Element-Kombinationen).

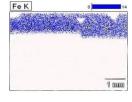
Line Scans

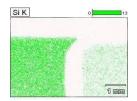
Bei einem Line Scan wir die Zusammensetzung entlang einer Linie in einem Bild ausgewertet.

Oberflächenanalytik

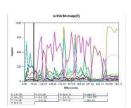
Durch langjährige Erfahrung kennen wir die Möglichkeiten und Grenzen bei der Analyse von sehr dünnen Schichten und Ablagerungen.











Kontakt

LOM GmbH Bürerfeld 2, 9245 Oberbüren

info@lom.swiss

Tel. 071 950 05 75 Fax. 071 950 08 34



Linked in





